

## Die Skripten stammen von namhaften Autoren:

- Prof. Dr. Marutschke, FeU Hagen
- Prof. Dr. Prinz von Sachsen-Gessaphe, FeU Hagen
- Prof. Dr. Andreas Haratsch, FeU Hagen
- Richter am Bundesgerichtshof  
Dr. Klaus Bacher
- Richter am Bundesgerichtshof a. D.  
Alfred Keukenshrijver
- Chartered Patent Agent Alan Johnson, London
- Patentanwalt Dipl. Ing., dipl. DEIPI Johannes Lang,  
München
- Patentanwalt Ingénieur diplômé E.H.I.C.S.  
Christof Vièl, Saarbrücken
- Rechtsanwalt Dr. Alexander von Mühlendahl,  
LL.M., Vizepräsident des HABM a. D.
- Detlef Schennen, EUIPO
- Prof. Dr. Jens Adolphsen, Universität Gießen
- Dr. Martin Schlötelburg, EUIPO

Fotos: Hardy Welsch



## Informationen zum Studiengang



## Informationen zum Studiengang

### **Ansprechpartner:**

Prof. Dr. Sebastian Kubis LL.M. (Illinois)  
Dr. Jörg Hofmeister

Fon: +49 2331 987-2442

[kurthaertel@fernuni-hagen.de](mailto:kurthaertel@fernuni-hagen.de)



### **Weitere Informationen unter:**

[www.fernuni-hagen.de/kurthaertel/gewerbe](http://www.fernuni-hagen.de/kurthaertel/gewerbe)



## Masterstudiengang Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz

– Zweijähriges Fernstudium –

# International einzigartige Qualifikation

## Patentanwalt + Master of Laws (LL.M.)

Mit zunehmender Globalisierung steigen die Anforderungen an Patentanwälte im Hinblick auf grenzüberschreitendes Denken und Handeln beim Schutz von Erfindungen, Marken und Mustern. Das zweijährige Fernstudium mit dem Abschluss „Master of Laws“ (LL.M.) verschafft Patentanwälten das erforderliche Rüstzeug für die Beratung und Vertretung in den wichtigsten europäischen Rechtssystemen und vermittelt fundierte Kenntnisse im europäischen Recht.

Das Fernstudium macht es möglich, neben dem Beruf in vier Semestern an einer Universität einen juristischen Studienabschluss zu erwerben, den „Master of Laws“. So können vorhandene Rechtskenntnisse vertieft bzw. ausgebaut und die Verzahnung von Technik und Recht – auch in der Außenwirkung – intensiviert werden.

Die FernUniversität in Hagen baut damit auf den Erfahrungen auf, die sie seit 1993 mit dem Studium des Allgemeinen Rechts für Patentanwältinnen und Patentanwälte, auch als „Hagen I“ bekannt, gewonnen hat. Sie kooperiert auch in diesem Studiengang mit der Patentanwaltskammer.

Seit dem Start im Oktober 2003 haben 286 Patentanwältinnen und Patentanwälte dieses Studium erfolgreich abgeschlossen und profitieren im Rahmen ihrer praktischen Tätigkeit von den vermittelten Inhalten und dem Renommee des LL.M.

Den organisatorischen Rahmen bildet das 1998 zusammen mit der Patentanwaltskammer gegründete Kurt-Haertel-Institut. Studienleiter ist Professor Dr. Sebastian Kubis, LL.M. (Illinois), seit 2006 Inhaber des W.P. Radt Stiftungslehrstuhls für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht. Geschäftsführender Direktor ist Rechtsanwalt Dr. Jörg Hofmeister.

Das Studienangebot wendet sich an Patentanwältinnen und Patentanwälte und an die vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreterinnen und Vertreter (European Patent Attorneys) sowie an die Patentanwältinnen und Patentanwälte der Mitgliedsstaaten der EU. Auch Patentanwaltskandidatinnen und -kandidaten, die den Studiengang „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“ erfolgreich abgeschlossen haben, können bereits zum Masterstudium zugelassen werden und erhalten hierbei einen Nachlass auf die Gebühren. Vor dem künftigen Einheitlichen Patentgericht werden nach Art. 48 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht jene Patentanwältinnen und Patentanwälte, die European Patent Attorneys sind und eine zusätzliche juristische Qualifikation haben, vertretungsbefugt sein. Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiengangs Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz weist diese juristische Qualifikation aus.

Das Fernstudium umfasst die Bearbeitung der von der Fern-Universität zur Verfügung gestellten Manuskripte, die Lösung der zugehörigen Einsendearbeiten, mehrere Präsenzphasen und eine Masterarbeit.

### Die Module sind ...

- ... im 1. Semester: Einführung in die Rechtsvergleichung, das Internationale Privatrecht und das Europäische Verfassungsrecht.
- ... im 2. Semester: Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Deutschland, England und in Frankreich.
- ... im 3. Semester: Das Verfahrensrecht nach dem Europäischen Patentübereinkommen, nach der Unionsmarken- und der Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung sowie das materielle Geschmacksmusterrecht; ferner das Europäische und Internationale Zivilprozessrecht.
- ... im 4. Semester: Masterprüfung.

### Stimmen von Absolventen:

*„Der Studiengang Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz sensibilisiert in sehr praxisnaher Weise für die oft komplexen Zusammenhänge im europäischen und internationalen Rechtsverkehr.“*

Dr. Sebastian Hollenberg, LL.M. 2021

*„Ich kann den Studiengang jedem empfehlen, der in Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozessen mit Auslandsbezug tätig ist.“*

Alexander W. Wittmann, LL.M. 2021

*„Der Studiengang ist eine mehr als hervorragende Ergänzung für die IP-Praxis.“*

Jens Sebastian, LL.M. '16

*„Der Studiengang erlaubt ein ‚Hinausblicken über den Tellerrand des deutschen Rechts‘.“*

Dr. Lorenz Walder-Hartmann, LL.M. '15

*„Das Rüstzeug im Bereich IPR und IZPR wird in hervorragender Weise von renommierten Dozenten vermittelt. Besser geht es nicht – eine Weiterbildung allererster Güte.“*

Dr. Ing. Christian Wende, LL.M. '14

*„Der Studiengang vermittelt umfassende Expertise auf dem Gebiet patentrechtlicher Streitigkeiten mit Auslandsbezug und kann sehr gut berufsbegleitend organisiert werden.“*

Dr. Andreas Blecha, LL.M. '16

*„Ich profitiere täglich von den erlangten Kenntnissen und empfehle den Studiengang jedem Patentanwalt/jeder Patentanwältin.“*

Manuel Soria Parra, LL.M. '16

*„Das breite Spektrum der Inhalte und die gute Aufbereitung des Stoffs haben mein Interesse und mich nach meinem ‚daytime job‘ zuverlässig wachgehalten. Die Masterarbeit erlebte ich als intellektuellen Jungbrunnen. Meine Entscheidung, das Studium zu absolvieren, war goldrichtig.“*

Nikolai F. Hartz, PhD. LL.M. '15